

平成30年度合格者成績情報（最高点・最低点・平均点）

日程	学科名 (配点)	種別	センター試験 〔傾斜配点〕	個別学力検査	総合点
				数 学	
前 期	建築社会基盤系学科 (セ850, 数300)	最高点	608.80	252.00	845.60
		最低点	434.70	125.00	644.30
		平均点	508.03	210.38	718.41
	機械航空創造系学科 (セ850, 数300)	最高点	593.20	263.00	823.20
		最低点	417.40	105.00	645.80
		平均点	503.84	205.31	709.15
	応用理化学系学科 (セ850, 数300)	最高点	563.00	253.00	770.40
		最低点	369.40	65.00	527.90
		平均点	466.79	169.91	636.69
	情報電子工学系学科 (セ900, 数300)	最高点	641.80	268.00	847.20
		最低点	415.20	123.00	644.30
		平均点	510.93	203.50	714.43
後 期	建築社会基盤系学科 (セ1100のみ)	最高点	852.10	-	852.10
		最低点	718.00	-	718.00
		平均点	771.97	-	771.97
	機械航空創造系学科 (セ1100のみ)	最高点	957.40	-	957.40
		最低点	719.60	-	719.60
		平均点	781.83	-	781.83
	応用理化学系学科 (セ1100のみ)	最高点	852.70	-	852.70
		最低点	675.60	-	675.60
		平均点	744.12	-	744.12
	情報電子工学系学科 (セ1100のみ)	最高点	890.70	-	890.70
		最低点	717.00	-	717.00
		平均点	778.40	-	778.40

※ 昼間コース特別入試（推薦入試を含む。）及び夜間主コースは非開示です。

※ 配点欄の「セ」は、大学入試センター試験、「数」は数学の略です。

※ 合格者には、追加合格を含まない。